

ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СОСТОЯНИЯ НА ДЕФЕКТАХ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ СВЕРХРЕШЕТКИ

Гашимзаде Н. Ф., Ивченко Е. Л., Кособукин В. А.

Построена теория электронных состояний, локализованных в одном измерении на дефектах полупроводниковой сверхрешетки. Такими дефектами могут быть различные нарушения периодичности сверхструктуры, при которых, однако, сохраняется однородность в плоскости слоев: нестандартная квантовая яма или барьер с иной шириной слоя или с иным составом, смещение гетерограницы и т. д. С помощью метода матриц перехода выведено уравнение для энергии локализованного электрона. Для некоторых типов дефектов рассчитаны энергия связи и длина локализации электрона. Отдельно проанализированы дефекты с малой энергией связи, когда применим метод эффективной массы электрона в сверхрешетке.

В полупроводниковых сверхрешетках (СР) с дефектами возможны состояния носителей тока или коллективных возбуждений, локализованных в одном измерении (локализованные плазмоны в СР рассматривались, например, в [1-3]). Такими дефектами могут быть различные нарушения периодичности сверхструктуры, при которых, однако сохраняется однородность в плоскости слоев: нестандартные квантовые ямы или барьеры с иной шириной слоя либо с иным составом, смещение гетерограницы в СР (одна из ям расширена, прилегающий к ней барьерный слой сужен так, что их суммарная ширина не изменяется) и т. д. Эти дефекты могут быть встроены в СР целенаправленно и могут служить конструктивными элементами структур квантовой микроэлектроники [4] или возникать случайно в процессе выращивания структуры.

В данной работе теоретически исследованы электронные состояния, локализованные в СР в одном измерении. Для некоторых типов дефектов полупроводниковой СР рассчитаны энергия связи и длина локализации электрона в зависимости от параметров этих дефектов. Результаты расчета, применимые и к дыркам, могут быть полезны при изучении формы полосы фотолюминесценции, низкотемпературной фотопроводимости и других оптических свойств неидеальных сверхрешеток, а также гетероструктур в виде одиночной квантовой ямы с примыкающими к ней с обеих сторон сверхрешеткам [4].

Изучение одномерной локализации [5] в СР представляет и общефизический интерес, так как именно в СР связана возможность создавать дефекты заданного типа с заданной одномерной неупорядоченностью [6]. Существование, что как сверхструктура, так и дефекты СР имеют макроскопический масштаб, вследствие чего детали микроскопической неупорядоченности, обусловленной примесями, можно считать незначительными.

1. Уравнение для энергии локализованного электрона

Для проведения численного расчета для композиционной СР $\text{GaAs}/\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ рассмотрим структуру, составленную из слоев типа A (квантовая яма) и B (барьер) с эффективными массами m_A и m_B в соответствующих объемных материалах. С учетом однородности этой структуры в плоскости xz решение уравнения Шредингера для огибающей волновой функции электрона в СР в методе эффективной массы ищем в виде

$$\Psi(\mathbf{r}) = e^{i(q_x x + q_y y)} \psi(z). \quad (1)$$

На каждом гетеропереходе на функцию $\psi(z)$ накладываем используемые обычно граничные условия [7]

$$\psi_{\text{л}} = \psi_{\text{п}}, \quad \left(\frac{1}{m(z)} \frac{d\psi}{dz} \right)_{\text{л}} = \left(\frac{1}{m(z)} \frac{d\psi}{dz} \right)_{\text{п}}. \quad (2)$$

Здесь индексы «л» и «п» характеризуют среду, расположенную соответственно слева и справа от гетерограницы, которая перпендикулярна оси z .

Для указанных в начале статьи дефектов существуют две плоскости $z=z_+$ и $z=z_-$ ($z_- < z_+$), такие, что области $z < z_-$ и $z > z_+$ заняты чередующимися слоями типа A и B , имеющими толщину a и b соответственно, а область дефекта $z_- < z < z_+$ состоит из конечного числа слоев A и B толщиной d_1, \dots, d_N .

Уравнение для энергии локализованного электрона E можно получить, «спивая» в точках z_- и z_+ решение $\psi(z)$ в области дефекта $z_- < z < z_+$ с решениями в регулярных областях, затухающими при $z \rightarrow \pm\infty$. Последние совпадают с решениями уравнения Шредингера для идеальной СР, удовлетворяющими соответственно условиям

$$\psi^{(\pm)}(z+a+b) = e^{\mp\beta(a+b)} \psi^{(\pm)}(z), \quad (3)$$

где $\text{Re } \beta > 0$ и β удовлетворяет дисперсионному уравнению

$$\text{ch } \beta(a+b) = \cos ka \text{ ch } kb + \frac{1}{2}(\eta - \eta^{-1}) \sin ka \text{ sh } kb, \quad (4)$$

$$k = (2m_A E \hbar^{-2} - q^2)^{1/2}, \quad \kappa = [2m_B (V - E) \hbar^{-2} + q^2]^{1/2}, \quad \eta = \frac{m_A}{m_B} \frac{\kappa}{k}, \quad (5)$$

V — величина потенциального барьера на гетерогранице. Заметим, что величина $(\text{Re } \beta)^{-1}$ определяет длину проникновения локализованного на дефекте электрона в СР. Далее рассматриваются состояния с энергией ниже дна нижней мини-зоны. В этом случае правая часть уравнения (4) превышает единицу, и это уравнение имеет вещественное решение $\beta(E, q)$. В верхних запрещенных мини-зонах, в которых правая часть (4) принимает значения, меньшие (-1) , величина β содержит мнимый вклад $i\pi/(a+b)$, определяемый однозначно с точностью до $2\pi n/(a+b)$, где n — целое число [см. (3), (4)].

Введем безразмерные матрицы перехода \hat{t}_i , связывающие пары значений ψ и $\varphi = (m_A/m_i) k^{-1} (d\psi/dz)$ на левой и правой границах i -го слоя.

Для слоя типа A или B толщиной d эти матрицы имеют вид

$$\hat{t}_A(d) = \begin{pmatrix} \cos kd & \sin kd \\ -\sin kd & \cos kd \end{pmatrix}, \quad \hat{t}_B(d) = \begin{pmatrix} \text{ch } \kappa d & \eta^{-1} \text{ sh } \kappa d \\ \eta \text{ sh } \kappa d & \text{ch } \kappa d \end{pmatrix}. \quad (6)$$

Учитывая непрерывность функций ψ и φ на гетерограницах, находим связь между $\psi^{(+)}$ и $\psi^{(-)}$:

$$\begin{pmatrix} \psi^{(+)}(z_+) \\ \varphi^{(+)}(z_+) \end{pmatrix} = \hat{t} \begin{pmatrix} \psi^{(-)}(z_-) \\ \varphi^{(-)}(z_-) \end{pmatrix}, \quad (7)$$

где \hat{t} — матрица перехода через всю дефектную область:

$$\hat{t} = \prod_{i=1}^N \hat{t}_i(d_i). \quad (8)$$

Из условия разрешимости (7) следует уравнение для энергии локализованных электронных состояний

$$W^{(+)}(z_+) = \frac{t_{21} + t_{22} W^{(-)}(z_-)}{t_{11} + t_{12} W^{(-)}(z_-)}, \quad (9)$$

где величины $W^{(\pm)} = \varphi^{(\pm)}/\psi^{(\pm)}$ на гетерограницах AB и BA определяются соотношениями

$$W_{AB}^{(\pm)} = -W_{BA}^{(\mp)} = \frac{\cos ka - e^{\pm\beta(a+b)} \text{ch } kb}{\sin ka + \eta^{-1} e^{\pm\beta(a+b)} \text{sh } kb} = \frac{e^{\mp\beta(a+b)} - \cos ka \text{ ch } kb - \eta \sin ka \text{ sh } kb}{\sin ka \text{ ch } kb + \eta^{-1} \cos ka \text{ sh } kb}. \quad (10)$$

Заметим, что в (10) первое равенство следует из симметрии идеальной СР к замене z на $(-z)$, а последнее равенство есть иная форма записи дисперсионного уравнения (4).

Развитый формализм применим и к дефектам с непрерывным или квазинепрерывным распределением параметров $m(z)$ и $V(z)$ в области $z_- < z < z_+$ (аналогичный подход известен в оптике слоистых систем [8]). В этом случае

$$\hat{\epsilon} = T \exp \left(\int_{z_-}^{z_+} \hat{M}(z) dz \right),$$

где

$$\hat{M}(z) = \begin{pmatrix} 0 & \chi(z)/\eta(z) \\ \chi(z)\eta(z) & 0 \end{pmatrix},$$

а T — оператор упорядочения по z .

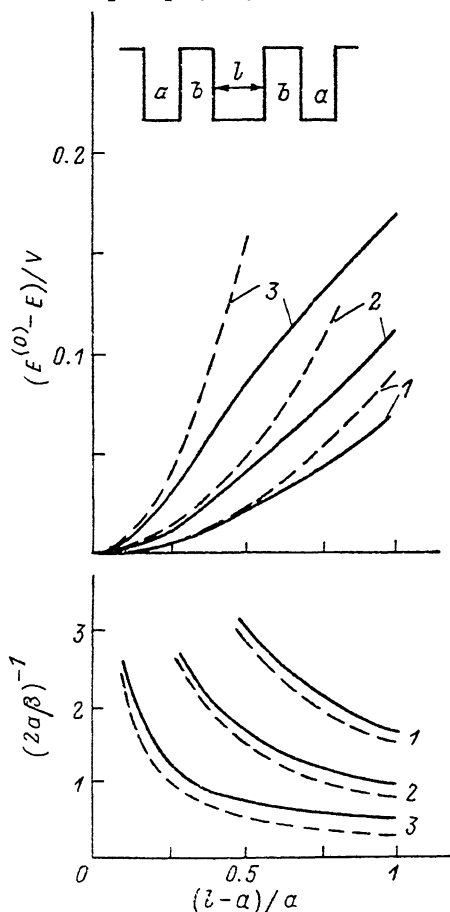


Рис. 1. Зависимость от l энергии связи $E^{(0)} - E$ и длины локализации β^{-1} электрона на дефекте «нестандартная яма» (см. вставку). Расчет проводился для СР GaAs/Al_xGa_{1-x}As с $a=b$ при $x=0.35$ ($V=0.249$ эВ) и $a=15$ (1), 20 (2), 30 Å (3). Сплошные кривые рассчитаны по точным формулам (4), (11), штриховые — по приближенным формулам (18), (20).

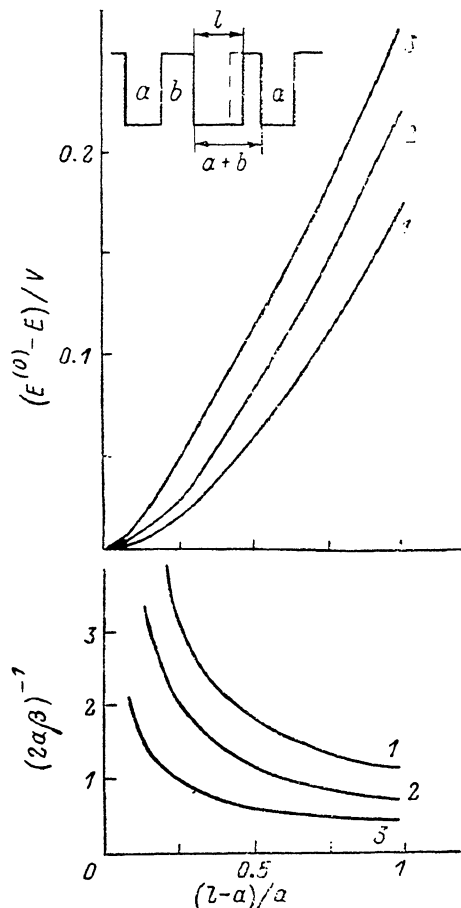


Рис. 2. Зависимость от l энергии связи и длины локализации электрона на дефекте смещения гетерограницы в СР GaAs/Al_xGa_{1-x}As (см. вставку).

Расчет энергии проводился по формуле (12) при $x=0.35$ ($V=0.249$ эВ) и при $a=b=15$ (1), 20 (2), 30 Å (3).

2. Расчет энергии связи и длины локализации

Применим общие формулы (8)—(10) для анализа электронных состояний на дефектах типов 1—3, показанных на вставках к рис. 1—3 соответственно. В случаях 2 и 3 дефектная яма уширена (асимметрично и симметрично) за счет

уменьшения ширины соседних барьеров так, что правая от дефекта регулярная часть СР не сдвигается относительно левой. В случае 1 имеется сдвиг на длину, не кратную периоду СР, так как барьеры при этом остаются неизменными. Как следствие, возмущение гамильтониана (изменение потенциальной энергии и эффективной массы электрона) по сравнению с идеальной СР ограничено вдоль оси z для дефектов 2, 3 и не локализовано для дефекта 1.

В каждом из трех указанных случаев от дна нижней мини-зоны отщепляется по крайней мере один локальный уровень [точнее, двумерная подзона локализованных состояний $E(q)$ с дисперсией по $\mathbf{q}=(q_x, q_y)$]. При учете симметрии или

других свойств дефекта уравнение (9) для дисперсии $E(q)$ существенно упрощается. Так, четные состояния, локализованные на дефекте «расширенная яма» (рис. 1), определяются уравнением

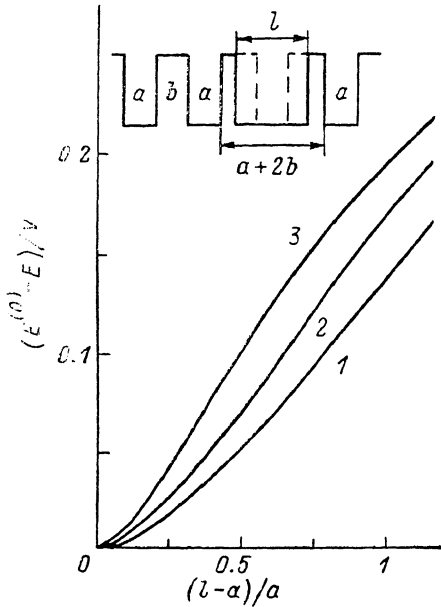
$$\text{tg}(kl/2) + W_{AB}^{(+)} = 0, \quad (11)$$

которое получается из (9) после подстановки $W^{(+)}(z_+) = W_{AB}^{(+)}$, $W^{(-)}(z_-) = W_{BA}^{(-)}$, $t_{11} = t_{22} = \cos kl$, $t_{12} = -t_{21} = \sin kl$ и учета соотношения $W_{AB}^{(+)} = -W_{BA}^{(-)}$.

Для дефекта смещения гетерограницы (рис. 2) матрицу $\hat{t} = \hat{t}_B(b-c)\hat{t}_A(c)$,

Рис. 3. Зависимость от l энергии связи электрона на дефекте с симметричным смещением двух соседних гетерограниц в СР GaAs/Al_xGa_{1-x}As (см. вставку).

Расчет энергии проводился по формуле (13) при $\alpha = 0.35$ и $a=b=15$ (1), 20 (2), 30 Å (3). Зависимость β^{-1} от l в этом случае практически совпадает с аналогичной зависимостью на рис. 2.



где $c=l-a$, удобно переписать в виде $\hat{t}_B(b)\hat{t}_B^{-1}(c)\hat{t}_A(c)$. Это позволяет представить уравнение (9) для энергии локализованного электрона в форме

$$W_{AB}^{(+)} = \frac{t'_{21} + t'_{22}W_{AB}^{(-)}}{t'_{11} + t'_{12}W_{AB}^{(-)}}, \quad (12)$$

где $t' = \hat{t}_B^{-1}(c)\hat{t}_A(c)$. При такой записи уравнения легко убедиться в предельном переходе $\beta \rightarrow 0$, $E_i(q) \rightarrow E_0(Q_q)$ при $c=l-a \rightarrow 0$, где $E_0(Q)$ — дисперсия электрона в нижней мини-зоне идеальной СР, $Q_q=(q_x, q_y, 0)$. Для дефекта на рис. 3 (симметричное смещение двух соседних гетерограниц) получаем

$$W_{AB}^{(+)} = \frac{1}{2\bar{t}_{12}} [\bar{t}_{11} + \bar{t}_{22} \pm \sqrt{(\bar{t}_{11} + \bar{t}_{22})^2 - 4\bar{t}_{12}\bar{t}_{21}}], \quad (13)$$

где $\bar{t} = \hat{t}_B^{-1}(\bar{c})\hat{t}_A(a+2\bar{c})\hat{t}_B^{-1}(\bar{c})$, $\bar{c}=(l-a)/2$, верхний и нижний знаки отвечают нечетным и четным состояниям соответственно.

Результаты расчета энергии связи $E^{(0)}-E$ и длины локализации β^{-1} для нижнего локализованного состояния при $q=0$ изображены на рис. 1—3. Здесь $E^{(0)}$ — энергия электрона на дне нижней мини-зоны, т. е. $E_0(Q=0)$. Расчет во всех случаях проводился для СР GaAs/Al_xGa_{1-x}As при $a=b$ для состава $x=0.35$, когда $V=0.249$ эВ, $m_B=1.43 m_A$ [7] [$m_A \equiv m(\text{GaAs})=0.067 m_0$, m_0 — масса свободного электрона]. Как и должно быть, во всех случаях $E^{(0)}-E \rightarrow 0$ и $\beta^{-1} \rightarrow \infty$ при $l \rightarrow a$. Дисперсия $E(q)$ характеризуется эффективной массой, значение которой заключено между m_A и m_B .

Представляет интерес проанализировать отдельно область энергий вблизи $E^{(0)}$ для блоховских ($E \geq E^{(0)}$) и локализованных ($E < E^{(0)}$) электронов в СР. В окрестности $E^{(0)}$ энергетический спектр электрона в идеальной СР

$$E = E^{(0)} + \frac{\hbar^2 K^2}{2m_{\parallel}} + \frac{\hbar^2 q^2}{2m_{\perp}}, \quad (14)$$

где K — проекция волнового вектора электрона \mathbf{Q} в СР на ось z , q — составляющая вектора \mathbf{Q} , перпендикулярная оси z . Это выражение получено из (4) после замены $\text{sh } \beta$ ($a+b$) на $\cos K$ ($a+b$) и разложения вблизи дна мини-зоны. Для эффективной массы m_{\parallel} справедлива формула

$$m_{\parallel} = m_A \frac{\text{sh } x_0 b}{k_0 (a+b)} \frac{1}{C_A^2} \left(\eta_0 + \frac{1}{\eta_0} \right), \quad (15)$$

где

$$C_A^2 = \frac{2(a+b)}{a \left(1 + \frac{\sin k_0 a}{k_0 a} \right) + b \left(1 + \frac{\text{sh } x_0 b}{x_0 b} \right) \frac{1 + \cos k_0 a}{1 + \text{ch } x_0 b}}, \quad (16)$$

k_0 , x_0 и η_0 — значения k , x и η из (5), вычисленные при $E^{(0)} = E$, $q = 0$.

Заметим, что волновая функция электрона в СР на дне нижней мини-зоны имеет простой вид

$$\psi_0(z) = \begin{cases} C_A \cos k_0(z - z_A) & \text{в слое } A, \\ C_B \text{ch } x_0(z - z_B) & \text{в слое } B, \end{cases} \quad (17)$$

где $z_{A,B}$ — координата центра соответствующего слоя. Из граничных условий (2) следует, что

$$C_A \cos(k_0 a/2) = C_B \text{ch}(x_0 b/2).$$

При нормировке

$$\int_{a+b} dz |\psi_0(z)|^2 = a + b$$

коэффициент C_A определяется соотношением (16) и входит в выражение (15) для массы m_{\parallel} .

Согласно принципам метода эффективной массы, для состояний с энергией E вблизи $E^{(0)}$ волновую функцию электрона в СР (в области $z < z_-$ или $z > z_+$) можно приближенно представить в виде $\psi(z) = F(z) \psi_0(z)$, где функция $\psi_0(z)$ определена в (17), а огибающая $F(z)$ для локализованных состояний пропорциональна $\text{exp}(\beta z)$ при $z < z_-$ и $\text{exp}(-\beta z)$ при $z > z_+$, где при $\beta(a+b) \ll 1$

$$\beta = [2m_{\parallel} (E^{(0)} - E)^{1/2} \hbar^{-1}]. \quad (18)$$

В том же приближении для значений волновой функции ψ и функции $m^{-1}(z) \times (d\psi/dz)$ на гетерограницах получаем

$$\psi_{AB} = \cos(k_0 a/2) C_A F_{AB}, \quad (19a)$$

$$\left(\frac{1}{m(z)} \frac{d\psi}{dz} \right)_{AB} = -\frac{k_0}{m_A} \sin(k_0 a/2) C_A F_{AB} + \frac{1}{\cos(k_0 a/2) C_A m_{\parallel}} \left(\frac{dF}{dz} \right)_{AB};$$

$$\psi_{BA} = \cos(k_0 a/2) C_A F_{BA} - \frac{2 \sin(k_0 a/2) m_A}{C_A m_{\parallel}} \frac{1}{k_0} \left(\frac{dF}{dz} \right)_{BA}, \quad (19б)$$

$$\left(\frac{1}{m(z)} \frac{d\psi}{dz} \right)_{BA} = \frac{k_0}{m_A} \sin(k_0 a/2) C_A F_{BA} + \frac{\cos(k_0 a)}{\cos(k_0 a/2) C_A m_{\parallel}} \left(\frac{dF}{dz} \right)_{BA}.$$

Можно убедиться в том, что выражения (19а), (19б) согласуются с требованием сохранения нормальной составляющей плотности потока частиц на границе

между объемным слоем типа A или B и сверхрешеткой или на границе между двумя различными сверхрешетками.

Обращает на себя внимание то, что коэффициент, связывающий в (19а), (19б) ψ и F , в общем случае отличен от единицы, а значение $m^{-1}(z)$ ($d\psi/dz$) на гетерогранице зависит от значений на этой границе как производной dF/dz , так и самой функции F . Этот результат позволяет понять, что и сами исходные граничные условия (2) носят приближенный характер: в общем случае значения ψ_1 и $(m^{-1}d\psi/dz)_1$ на границе слева должны сшиваться с некоторыми линейными комбинациями ψ_2 и $(m^{-1}d\psi/dz)_2$.

Из (18), (19а), (19б) получаем следующее приближенное выражение для энергии связи электрона на дефекте «нестандартная яма»:

$$E^{(0)} - E = \frac{E^{(0)}}{8} \left(\frac{l-a}{a+b} \right)^2 \frac{m_A}{m_n} [\operatorname{ch} 2\kappa_0 b - 1] \left(\eta_0 + \frac{1}{\eta_0} \right)^2. \quad (20)$$

Штриховые кривые на рис. 1 построены по формулам (18), (20). Видно, что при $(l-a)/a \ll 1$ точные и приближенные зависимости $E(l)$ или $\beta(l)$ близки.

4. Заключительные замечания

Мы проанализировали ситуации, когда дефект образуется в результате изменения ширины одного или нескольких прилегающих друг к другу слоев. Аналогично можно рассмотреть более сложные дефекты, включающие в себя слои с составом x' , отличающимся от x барьерных слоев в СР. В таких слоях высота барьера и эффективная масса уже отличаются от V и m_B [9].

Рассмотренный в данной работе подход удобен и для анализа поверхностных состояний в полубесконечной СР. Эти состояния аналогичны таммовским уровням в полупроводниковых кристаллах [10]. Следует иметь в виду, что если высота V_0 барьера, ограничивающего СР, не меньше V , то отщепления таммовского уровня от дна нижней мини-зоны СР не происходит. Однако появление поверхностных состояний в верхних запрещенных мини-зонах возможно и при $V_0 \geq V$.

Авторы благодарны П. С. Копьеву и И. Н. Уральцеву за полезные обсуждения.

Список литературы

- [1] Кособукин В. А. // ФТТ. 1986. Т. 28. В. 7. С. 1965—1969.
- [2] Das Sarma S., Kobayashi A., Prange R. E. // Phys. Rev. Lett. 1986. V. 56. N 12. P. 1280—1283.
- [3] Nawrylak P., Quinn J. J. // Sol. St. Commun. 1986. V. 59. N 11. P. 781—784.
- [4] Алфёров Ж. И., Васильев А. М., Иванов С. В., Копьев П. С., Леденцов Н. Н., Луценко М. Э., Устинов В. М. // Письма ЖТФ. 1988. Т. 14. В. 19. С. 1803—1807.
- [5] Займан Дж. Модели беспорядка. М., 1982. 592 с.
- [6] Merlin R., Bajema K., Clarke R., Juang F.-Y., Bhattacharya P. K. // Phys. Rev. Lett. 1985. V. 55. N 17. P. 1768—1770.
- [7] Bastard G. // Phys. Rev. 1981. V. B24. N 10. P. 5693—5697.
- [8] Борн М., Вольф Э. Основы оптики. М., 1970. 856 с.
- [9] Ивченко Е. Л., Копьев П. С., Кочерешко В. П., Уральцев И. Н., Яковлев Д. Р. // Письма ЖТФ. 1988. Т. 14. В. 8. С. 407—409.
- [10] Ансельм А. И. Введение в теорию полупроводников. М., 1978. 615 с.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Получена 12.12.1988
Принята к печати 11.01.1989